RE-123 線材における磁界中局所臨界電流の長手方向分布の評価 Characterization of Longitudinal Distribution of In-field Local Critical Current in **RE-123 Coated Conductor**

<u>東川 甲平,</u>上吹越 将人, 福崎 貴裕, 今村 和孝, 井上 昌睦 (九大); 吉田 朋, 吉積 正晃, 和泉 輝郎 (ISTEC); 木須 隆暢 (九大) HIGASHIKAWA Kohei, KAMIHIGOSHI Masato, FUKUZAKI Takahiro, IMAMURA Kazutaka, INOUE Masayoshi (Kyushu Univ.); YOSHIDA Tomo, YOSHIZUMI Masateru, IZUMI Teruo (ISTEC); KISS Takanobu (Kyushu Univ.); E-mail: kohei@super.ees.kyushu-u.ac.jp

1. はじめに

RE-123 高温超伝導線材は、その磁界中の良好な臨界電流 (I.)特性から、マグネット応用が大きく期待されている。一方、 クエンチ伝搬速度の極めて遅い高温超伝導応用では、線材 の局所特性低下部の発熱による局所焼損が懸念されるため、 線材特性の空間均一性の把握が不可欠となっている。また、 77 K 自己磁界中の特性とマグネット応用が想定される低温磁 界中の特性の相関は必ずしも良くないという報告もあり[1]、実 用レベルの磁界印加環境下での均一性を明らかとする必要 がある。そこで本研究では、5 T の超伝導マグネットと線材搬 送機構を組み合わせた RE-123 線材の磁界中局所 Icの長手 方向分布評価システムを開発した。

2. 磁界中局所臨界電流の長手方向分布評価システム

開発した評価装置の写真を Fig. 1 に示す。 同装置は 100 m 長の線材を長手方向に一定速度で搬送させることができる機 構を有しており、移動した線材はまず冷媒中で冷却され、その 後5Tまで印加可能な超伝導マグネットによって磁化される。 この際の線材の磁界分布をホールセンサによって取得し、得 られた磁界分布から局所臨界電流の長手方向分布を評価し た。

3. RE-123 線材の評価結果

ー例として、冷媒として大気圧の液体窒素を用い、2 T の外 部磁界を印加した際の磁界分布を Fig. 2 に示す。 試料には5 mm幅のRE-123線材を用いており、外部磁界を遮蔽している 様子が示されている。特に、2 Tという外部磁界中で数 mT 以 下の分解能で磁界分布を取得できていることがわかる。この磁 界の遮蔽がそれぞれの位置における臨界電流値に比例する ことを利用し、取得した磁界分布から局所臨界電流の長手方 向分布を求めた。その結果を Fig. 3 に示す。このように、様々 な外部磁界印加条件下で、RE-123線材の空間均一性を把握 することが可能となり、実用レベルの高磁界下における局所 Ic の分布を取得する事に成功した。詳細は当日に報告する。

謝辞

本研究は,経産省高温超電導コイル基盤技術開発プロジ ェクト「共通基盤技術の研究開発」による助成を受けて実施す るとともに、日本学術振興会の科研費(24360122, 26630113) の助成を得て行ったものである。

参考文献

[1] V. Selvamanickam et al., Supercond. Sci. Technol. 27 (2014) 055010



carrying system with the capacity of > 100 m

cryostat for the cryogen: liquid nitrogen or liquid helium

5 T superconducting magnet

Fig. 1. Photograph of the reel-to-reel measurement system for the characterization of longitudinal distribution of local critical current in RE-123 coated conductors for high-field conditions.



2 m

Fig. 2. Magnetic field distribution in a 2-m-long piece of 5-mm-wide coated conductor measured at 2 T and 77 K.





Fig. 3. Longitudinal distributions of local critical currents estimated for different external magnetic field conditions at 77 K.

— 83 —

磁気顕微鏡とX線マイクロ CT による複合評価を用いた 長尺 REBCO 線材の臨界電流制限因子の検討 Investigation on current limiting mechanism in a long REBCO tape by hybrid microscopy combining magnetic microscopy and X-ray micro-CT

<u>井上 昌睦</u>,田中 健太,高崎 建, 今村 和孝, 東川 甲平, 木須 隆暢(九大);吉積 正晃, 和泉 輝郎(ISTEC) <u>INOUE Masayoshi</u>, TANAKA Kenta, TAKASAKI Ken, IMAMURA Kazutaka, HIGASHIKAWA Kohei, KISS Takanobu (Kyushu Univ.); YOSHIZUMI Masateru, IZUMI Teruo (ISTEC) E-mail: inoue@ ees.kyushu-u.ac.jp

1. はじめに

我々はこれまで、磁気顕微鏡による J_c 分布の計測と、SEM や TEM 等の電子顕微鏡による構造観察とを組み合わせたハ イブリッド顕微法が REBCO 線材の臨界電流制限因子の解明 に有効であることを報告してきた。TEM は優れた結晶構造解 析手法であるが、一種の破壊検査であり、また観察の領域が 限られていることから、この前段で内部構造の非破壊検査が 実現できると有益である。そこで、本研究ではX線マイクロCT による REBCO 線材の内部構造観察を実施し、臨界電流の制 限因子について考察を行ったのでその手法と成果について 報告する。

2. 実験

まず、GdBa₂Cu₃O₇₋₈(GdBCO)線材の面内の J_c 分布をホール素子磁気顕微鏡にて観察し、高 J_c 領域と低 J_c 領域の特定 を行った。その後、それらの領域にマイクロブリッジを形成し 磁場中 J_c 特性の計測を行うとともに、同様の領域の X 線マイ クロ CT 観察を行った。X 線マイクロ CT は、X 線透過像を試 料を回転させながら取得した後、画像解析により断面像を得 るもので、MgB₂線材のフィラメント構造の 3 次元観察への実 績もある[1]。空間分解能はカメラの仕様と回転角によって決 まる。今回の空間分解能は 2 μ m とした。

3. 実験結果及び考察

Fig.1 に磁気顕微鏡で得られたJ_cの面内分布を示す。同図の矢印で示す箇所では、周囲の高J_c領域よりもJ_cが40%程度低い。このような低J_c領域は長尺にわたり周期的に観察されている。マイクロブリッジによるJ_cの温度・磁場依存性を調べたところ、低J_c領域では磁場中でもJ_c値が低く、巨視的ピン 力密度もJ_cの低下率に相当するだけ低下していた。しかし、 Fig.2 に示すように、巨視的ピン力密度の磁場依存性は同様で、同一曲線にスケールすることが確認された。これらの結果は、低J_c領域では何らかの欠陥により電流パスの有効断面積が低下していることを示唆している。

Fig.3 に X 線マイクロ CT 像を示す。高 J。領域の超伝導層 表面付近(a 図)及び 6µm 下層の基板表面付近(b 図)の CT 像と比べると、低 J。領域の超伝導層表面付近(c 図)では数十 µm 程度の黒もしくは白い構造が局在していることが分かる。 色の濃淡は X 線の吸収率の差異を反映していることから、こ れらは GdBCO 以外の何らかの欠陥の存在を意味している。 さらに、6µm 下層の基板表面付近の構造を見てみると(d 図)、 超伝導層表面付近で観察されていた欠陥構造の存在が確認 できる。このことは、これらの欠陥が基板起因で発生している こと、電流パスの有効断面積低減の起源になっていると考え られることを示している。

謝辞

本研究は、経産省高温超電導コイル基盤技術開発プロジェクト「共通基盤技術の研究開発」及び日本学術振興会の科研費(26420273)の助成を得て行ったものである。











(c) GdBCO surface

(d) $6\mu m$ beneath

100um

Fig. 3 X-ray micro-CT images at high J_c region: (a), (b) and low J_c region: (c), (d)

参考

1. 井上他, 2015 年春季低温工学·超電導学会, 3C-p09

BaHfO₃ 人エピンニングセンターを添加した GdBa₂Cu₃O_y 超伝導線材の 圧縮・引張ひずみに対する臨界電流特性 Critical current properties in BaHfO₃ doped GdBa₂Cu₃O_y coated conductors on compressive and tensile strain

宇佐美 貴史, 一野 祐亮, 吉田 隆(名大);菅野 未知央(KEK);町 敬人, 和泉 輝郎(SRL) USAMI Takashi, ICHINO Yusuke, YOSHIDA Yutaka (Nagoya Univ.); SUGANO Michinaka (KEK); MACHI Takato, IZUMI Teruo (ISTEC) E-mail: usami-takashi14@ees.nagoya-u.ac.jp

1. はじめに

REBCO線材に BaMO₃(BMO; M=Zr, Sn, Hf)材料を添加 することは、REBCO線材の磁場中超伝導特性を向上させ るために効果的であり[1]、超伝導機器の小型化や高磁場 化に向けて有効な手段の 1 つである。また、基板材料に 高い強度を持つハステロイが用いられている REBCO線 材は、線材としての機械的な強度が高いことが知られて いる[2]。一方、REBCO線材を機器応用する際、線材には 曲げ変形に加えて、強力なフープ応力が作用する。その ため、超伝導線材における I_c のひずみ特性の評価は重要 であるが、現在、BMOを導入した REBCO線材に関して I_c のひずみ特性を評価した報告は少ない。そこで、BMO が REBCO線材の I_c のひずみ特性に与える影響を明らかに するため、異なる添加量で BaHfO₃(BHO)を導入した GdBCO線材を作製し、 I_c のひずみ特性を評価した。

2. 実験方法

Nd:YAG Reel-to-Reel 装置を用いた PLD 法により IBAD-MgO 基板上に無添加 GdBCO 線材、BHO 添加 GdBCO 短尺線材を同条件で作製した。線材の長さはそれ ぞれ 70 mm である。BHO と GdBCO の混合ターゲットを 用い、BHOの添加量が 0.7 vol.%、1.5 vol.%、 2.2 vol.%の 3 種類の線材を作製した。基板の移動速度を 0.02 mm/s と し、基板が成膜領域中で780℃±20℃になるようヒーター 温度を決定した。ターゲット-基板間距離は55 mm、酸素 分圧は 90 Pa で成膜を行った。線材の組成、膜厚は高周波 誘導結合プラズマ発光(ICP)分析、磁場中超伝導特性の評 価は PPMS (Physical Properties Measurement System)を用い て行った。磁場中超伝導特性を評価する際は、線材を 3 mm×10 mm のサイズに加工した後、レーザーエッヂング により 0.1 mm のブリッヂを形成し測定を行った。機械的 特性の評価には Goldacker 型試験機(最小曲率半径:6mm) を用い、加工なしの線材に対して液体窒素中で連続的に 曲げ変形を加えながら各ひずみで Icを測定した。加工な しの線材の Icを測定する際は、DC スパッタを用いて Ag 安定化層を 3.5 µm 蒸着させた。

3. 実験結果

XRD 測定の結果から、本研究で作製したすべての線材 は良好な c 軸配向を示すことを確認した。面内配向度は、 それぞれ 2°程度であり、超伝導層である GdBCO は線材長 さ方向に[100]、[010]配向であることを確認した。また、 ICP 分析より、線材全体の組成比が均一であり、すべての 線材の超伝導層の膜厚が 200 nm であることを確認した。

Fig. 1 に本研究で作製した線材の 77 K、1 T における J_c の磁場印加角度依存性を示す。図より、すべての BHO 添加 GdBCO線材において B//c 方向にピークが確認されることから、BHO はナノロッドとして成長していると考えられる。Fig. 2 にこれらの線材の I_c のひずみ依存性を示す。図中の矢印は I_c の最大値を取るひずみ(ε_p)を示している。



Fig. 1 Applied field angular dependence of J_c of the BHO doped GdBCO coated conductors at 77 K in B= 1 T.



Fig. 2 Bending strain dependence of I_c for GdBCO coated conductors at 77 K in a self-field. The arrows indicate the peak strain for each coated conductors.

BHO 添加 GdBCO 線材のひずみに対する I_c の変化は放物線状であり、 ϵ_p が無添加の線材より圧縮側にシフトすることが確認された。さらに、BHO 添加量と ϵ_p とは相関があり、BHO 添加量が多いほど、 ϵ_p がより圧縮側にシフトすることが確認された。当日は不可逆ひずみ、ひずみ感受性に関しての議論も行う予定である。

謝辞

本研究の一部は、科学研究費補助金(23226014, 25289358, 15H04252, 15K14301及び15K14302)の助成、及び高温超電 導コイル基盤技術開発プロジェクトの一環として経済産業省 の委託、及びイットリウム系超電導電力機器技術研究開発の 一環として NEDO の委託により実施したものである。

参考文献

P. Mele, et al.: Supercond. Sci. Technol. 21 (2008) 032002
C. C. Clickner, et al.: Cryogenics 46 (2006) 432–438 433

YBCO 線材を用いた電磁力平衡コイルの複合曲げによる歪み分布の評価 Expreimental Investigation of Strain Distribution for Force-Balanced Coil using YBCO tapes

谷貝 剛(上智大);木村 祐介, 鎌田 太陽, 野村 新一 (明治大); 中村 武恒 (京大); 筒井 広明 (東工大);

力石 浩孝, 柳 長門, 今川 信作 (NIFS); 工藤 正美, 吉田 洋((株) システムリンケージ)

<u>T. Yagai</u> (Sophia University), Y. Kimura, H. Kamada, S. Nomura (Meiji University); T. Nakamura (Kyoto University); H. Tsutsui (Tokyo Institute of Technology); H. Chikaraishi, N. Yanagi, S. Imagawa (NIFS); M. Kudo and H. Yoshida(System Linkage Co. Ltd.) E-mail: tsuyoshi-yagai@sophia.ac.jp

1. はじめに

HTS テープ線材を用いた高磁界マグネットの開発は、核 融合や NMR、電力貯蔵装置のさらなる発展に極めて重要で ある。銅酸化物超電導体は脆いため、高磁界中での応用に は受ける電磁力の影響を低減する必要がある.本グループで は、ヘリカル巻線によって構成される電磁力平衡コイルの適 用を目的に研究を進めている.電磁力平衡コイル(FBC)は、 ヘリカル配位の一種であり、仮想変位の原理から導出される ヘリカルを数をトロイダル方向の発生応力がゼロになる場 合を上限値、ポロイダル方向にゼロの場合を下限値に選び、 この範囲のヘリカル巻数を有するコイルを指す.ポロイダル 巻きピッチが一定の単純ヘリカルとは異なるFBC 用の巻線に は、曲げ半径ベクトルが幅広面に垂直なフラットワイズ(FW)曲 げ歪みと、平行なエッジワイズ(EW)曲げ歪みが複合的に印加 される事になるため、FBC の製作には、複合歪み状態におけ る超電導特性の把握が必要不可欠となる.

そこで本研究では、FBC 製作を想定して YBCO テープ線 材への複合曲げ歪み印加装置を開発し、歪みゲージによる 測定結果から歪みの分布を評価する事を目的とする.

2. 実験装置

図1は、YBCO テープ線材複合曲げ試験装置の概略図で ある.YBCO は水平に配置され、両端のクランプ兼電流導入 端子に接続されている.クランプは複数の回転軸を持ち,曲 げの印加時にFW曲げは,中心にある治具(曲率半径30mm) が垂直に降下する事で印加され,同時に EW 曲げは曲率半 径 300mm の治具(FW 治具と一体)が前面に押し出される事 で印加される.この装置の大きな特徴は、複合曲げ印加時に、 線材への張力を 5N~200N で一定に制御できる点であり,へ リカル巻き線機による巻線加工時の状態を模擬できる点にあ る.曲げ変形を印加中は,常に歪みゲージからのデータをモ ニタし,歪みの空間分布の時間変化を記録できるようになって いる.線材部分の冷却は,曲げ変形印加後に液体窒素に浸 す事によって実現できる.

以下に歪み印加・検出テストの実験条件を示す。テープ線 材に取り付ける歪みゲージは、大きさが 2mm×2mm であり, 160mm 長の線材の中心を原点に取り、x=±1.4mm に2列, 各々y=0mm 及び 25mm の位置に2ヵ所,合計4個のゲージで 歪みを評価した(図2).このとき基準となるダミーゲージは中 心から 50mm の位置にある.ゲージはテープ上面に貼ってい るため、紙面表から裏へ治具が降下して FW 歪みが印加され る時は4個のゲージ全てが圧縮歪みとなり、負の値として検出 される.+x方向に治具が移動して EW 歪みを印加する時には、 図2の No.1 および No.3 ゲージが圧縮(負), No.2 および No.4 が引張歪み(正)になる.

3. 実験結果

図3は、50N の軸方向張力を加えた状態で歪み印加治具 を 200mm 降下させて FW 歪みを印加、その後 EW 印加のた めに治具を+x 方向に移動させた量を横軸とし、ゲージ No.1、 およびNo.4の歪みを縦軸にプロットしたものである. 初期値が 異なるのは, y=+25mm が FW 治具の端に相当するため, その 影響を受けているためと考えられる.

EW 歪みは治具の移動量が 4mm を超えたところで始まる. No.1 は圧縮, No.4 は引っ張り歪みが加わると予測したが, 両 方ともその逆の結果となった. 複雑な歪み印加機構について は, 講演にて発表する.

なおこの研究は、平成26年度 LHD 計画共同研究の助成 を受けて行われている.



Fig.1 Schematic of newly developed complex strain application system.



Fig.2 Experimental setup of strain measurement.



Fig.3 Results of strain distributions of the gauge No.1 $${\rm and}$$ No. 4.

放射光ひずみ測定のための低温引張システムの開発 Development of cryogenic tensile testing machine for strain measurement using synchrotron radiation

菅野 未知央(高エネ研); 町屋 修太郎(大同大); 菖蒲 敬久, 城 鮎美(原子力機構); 中本 建志(高エネ研) SUGANO Michinaka (KEK); MACHIYA Shutaro (Daido University); SHOBU Takahisa, SHIRO Ayumi (JAEA); NAKAMOTOTatsushi (KEK)

E-mail : michinaka.sugano@kek.jp

1. はじめに

REBCO 線材を強大な電磁力を受ける高磁場超伝導磁石 に応用するためには、同材料が有する臨界電流のひずみ効 果を考慮にいれた磁石設計が必要である。超伝導体の弾性 変形範囲内では、線材軸方向の引張に対して、一定ひずみ

(ピークひずみ)で臨界電流が最大になる放物線的なひず み依存性が観察されている。従来のA15型超伝導体では、 超伝導の内部ひずみが解放されるときに臨界電流が最大 値を取ることが知られている。一方、REBCO 線材では軸 方向ひずみがゼロになるひずみと、ピークひずみが明らか に一致しないという振る舞いが観察されている[1]。また、 低温になるほどピークひずみが圧縮側にシフトするなど 興味深い傾向も報告されている[2]。このように、REBCO 線材では内部ひずみに対する臨界電流の変化が複雑であ り、臨界電流を最大化するための最適ひずみ状態が明らか になっていない。

複合線材内部の超伝導体のひずみ状態を観察する手法 として、近年量子ビームが盛んに用いられている。特に低 温で、引張荷重を負荷した状態で超伝導体の内部ひずみを 測定することで臨界電流のひずみ依存性と内部ひずみの 関係を議論できると考えられる。

量子ビームを利用した低温引張ひずみは、JRR-3 や J-PARC など中性子回折実験で先行して行われてきた [3][4]。これは、中性子回折のビームラインでは回折計の 耐荷重が高く、冷凍機と引張機構を同一の真空容器に組み 込んだ大型の低温引張装置が設置可能であり、かつ中性子 ビームの高い透過性を利用してクライオスタットを透過 した回折測定も容易であるためである。この方式では、冷 凍機と試料間の距離を短くできるため、試料温度を 10 K 以下まで冷却することに成功している[3][4]。一方、放射 光を利用すると回折測定自体に要する時間を短縮できる ため測定点数を多く取れるメリットがある。しかしながら、 一般的に放射光ビームラインでは大型の測定装置を回折 計に設置することが難しく、このことが低温引張実験を難 しくする一因となっている。

以上のような背景から、本研究では放射光ひずみ測定の ための小型低温引張システムの開発を行い、SPring-8にお いて始めてのビーム実験を行った結果について報告する。 2. 低温引張装置

Fig.1に今回新たに開発した低温引張システムの全体写 真を示す。回折計に設置されている引張装置の部分は真空 容器、熱シールドおよび試料部(最低温部)からなる 3 層構造である。上部のサーボモーターを制御することによ り、線材軸方向に最大2kN までの引張荷重を負荷するこ とができる。冷却には、4K-1.5Wの2段GM冷凍機を用 いた。引張装置部分を小型、軽量化するため、冷凍機の真 空容器は床置とした。引張装置と冷凍機真空容器の間を2 m長の真空フレキホースで接続し、その中に伝熱パスとし て 5N の高純度アルミ薄板を積層した可とう導体を挿入し た。2本あるフレキホースは、GM 冷凍機の1段、2段ス テージと引張装置の熱シールド、試料つかみ具にそれぞれ



Fig. 1 Cryogenic tensile testing apparatus mounted on the goniometer at BL28B2 in SPring-8

接続されている。つかみ具は銅製であり、温度センサーと ヒーターを用いて、試料両端温度を調整することができる。 このように、共通の真空でありながら、真空容器を別構造 にすることで、回折計に設置する部分の軽量化し、かつ試 料位置調整のための移動、回転を可能にしている。冷却試 験を行ったところ、現状での試料部の最低到達温度は 25 K であった。また、ヒーターの出力を調整することで、200 K以上まで昇温できることも確認した。

3. 低温引張ひずみ測定

SPring-8 の白色 X 線回折ビームライン(BL28B2) に低 温引張システムを設置し、低温引張ひずみ測定を実施した。 試料として、SuperPower 社製の人工ピン入り(Y,Gd)BCO 線材を用いた。引張装置に取り付けた線材および、無ひず みの格子定数を測定するための超伝導体はく膜を最低到 達温度まで冷却した後、徐々に昇温しながら無負荷の状態 で回折測定を実施した。これにより、線材中の(Y,Gd)BCO 膜の残留ひずみの温度依存性を測定した。また、40K、77 K、300 Kの3温度で段階的に引張負荷ひずみを増加させ ながら、 (Y,Gd)BCO 膜の内部ひずみを測定した。以上の 結果から、室温、低温の両方で負荷ひずみに対する内部ひ ずみ変化のデータを得ることに成功した。

4. まとめ

低温引張システムを開発し、SPring-8 において超伝導線 材の始めての低温引張試験を実施した。2m長の高純度ア ルミ可とう導体を用いた伝導冷却により、引張装置部分を 小型、軽量化しつつ、試料部を25Kまで冷却できること を確認した。さらに、放射光を用いた REBCO 線材の低温 引張ひずみ測定にも成功した。

参考文献

- 1. K. Osamura et al, SUST, Vol. 23 (2010) 045020.
- M. Sugano et al, SUST, Vol. 23 (2010) 085013. 2.
- Y. Tsuchiya et al, Mea. Sci. Tech., Vol. 21 (2010) 025904. 3.
- X. Jin et al, Rev. Sci. Instr., Vol. 84 (2013) 063106. 4.
- 謝辞

本研究は JSPS 科研費基盤 B(24360281)の助成を受け たものです。

実用 REBCO テープ線の 77K における機械—超電導特性 Mechanical-Superconducting Properties of Practical REBCO Wires at 77 K

<u>長村光造</u>(応用科研);町屋修太郎(大同大学);西島元(NIMS) OSAMURA Kozo (RIAS); MACHIYA Shutaro (Daido Univ); NISHIJIMA Gen (NIMS) E-mail: kozo osamura@rias.or.jp

1. はじめに

最近では複数のメーカから REBa₂Cu₃O_{6+x} (RE=Y, Gd)テー プ線が市販されるまでになってきている。これらの線材を超電 導機器に使用するためには、諸特性を共通化された測定方 法で比較検討することが求められる。ここでは特に 77 K にお ける機械特性、臨界電流の歪依存性等の測定結果を報告す るとともに、測定方法の標準化(規格化)について検討したの で報告する。

2. 試験方法

供試料には市販されている、ここでは A, B, C, D と称する 4種類の REBCO テープ線材を用いた。島津製作所製引張試 験機を用いチャック間距離 10 cm で国際標準 IEC-61788-XX [1, 2] に準じて室温で引張試験を行った。さらに試料部分を 液体窒素に浸漬し、同様の引張試験を行った。さらに引張試 験とほぼ同様の試料配置で試料に電圧端子を取り付け、チャ ック部分から電流を流して I-V 測定を行い臨界電流及びn値 を決定した。

3. 実験結果および考察

室温および 77K で測定した引張試験結果を Fig.1 にまと めて示す。ここで細線は室温、太線は 77 K でのデータを示す。 ヤング率は初期勾配および 0.2%程度引張った後除荷したとき の勾配とから決定した。また降伏条件を知るため 0.2%耐力を 求めた。一般的な傾向としてヤング率は5%程度 77K で大きく なること、降伏後の耐力は低温になると大幅に上昇することが 明らかとなった。



Fig. 1 Stress versus strain curves for 4 kinds of REBCO tapes at room temperature and 77 K.

Fig.1に見られるように室温から77Kへの機械的性質の挙動は妥当なものであり、このことより室温での試験方法に準じて液体窒素温度で行った試験結果は十分に再現性のある信頼性のある結果が得られた。この液体窒素温度での引張試験結果をもとに国際標準を提案する足がかりが得られたと考えられる。



Fig. 2 Critical current as a function of applied strain for a REBCO wire

臨界電流の引張歪依存性を次の手順で行った。まず引張 歪ゼロの状態で臨界電流を測定しL_{co}とする。次にAaまで引張 歪を印加した状態で測定した臨界電流をI_cとする。さらに引張 応力をゼロにした状態での臨界電流をI_cとする。Fig.2にみら れるようにI_cは引張歪が増加すると減少する。その原因は(1) 様々な超電導特性を支配するパラメータの歪依存性に由来 する可逆歪効果と(2)超電導層の破断によるものとが考えられ る。ここでI_{cr}は外部応力をゼロにした時の値であり、もし超電 導層の破断による劣化がなければI_{co}に戻るはずである。Fig.2 に示すように大きな引張歪を印加した後ではI_{cr}(I_{co}に戻らな い。つまりI_{cr}/I_{co}の比の1からの減少を観測することにより可逆 限界歪を見定めることができる。ここではI_{cr}/I_{co}=0.99を実用的 な可逆限界歪/応力と定義して、試料ごとの値を実験的に求 めた。詳細は当日報告する。

実用超電導線を様々な応用に供するとき、機器の製作過 程で機械的変形が加わり、また低温への冷却過程、磁場中で 電流を流す動作中に引張、圧縮、曲げ等の様々な機械的変 形が加わる。このような環境中で超電導線の健全性を前以て 見定めておくことは重要である。ここで報告する可逆限界歪 および応力は超電導線の安全な使用限界を与える重要なパ ラメータとなる。そこで国際標準によりその測定方法および決 定方法を決めておくことは重要と考えられる。なおここでは Icr/Ic0=0.99としたが、これが妥当であるかは議論がなされる べきところと考えられる。

参考文献

- K Osamura et al, International RRT for mechanical properties of REBCO SC tapes at room temperature, SuST 27 (2014) 085009
- IEC 61788-XX: 2015 Ed. 1.0 FDIS Mechanical properties measurement – Room temperature tensile test on REBCO wires